PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: \$\square\$ 2001-315475 (43)Date of publication of application: 13.11.2001

(51)Int.CI.

B42D 15/10

C08K 3/32

C08L101/00

C09K 3/00

G11B 5/73

G11B 5/80

G11B 5/84

// C07C251/20

(21)Application number : 2000-135813 (22)Date of filing : 09.05.2000 (71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

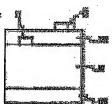
(72)Inventor: IMAI TOSHIFUMI IDE HIDEYOSHI

> HIROSE MAKOTO GOCHO SATOSHI KAMITSUMA HIROAKI

(54) TRANSPARENT MAGNETIC CARD AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transparent magnetic card which has design properties improved and enables execution of detection even by a detector of R/W of a magnetic record of CD, ATM or the like, and a manufacturing method thereof.

SOLUTION: A transparent card base 10 wherein an infrared absorbing agent is mixed when it is manufactured, is used.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

Searching PAJ

examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Pate of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

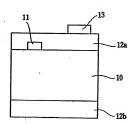
(11)特許出際公開番号 特開2001-315475

(P2001-315475A) (43)公開日 平成13年11月13日(2001.11.13)

(51) Int.CL'	識別記号	F I デーマント*(参考)	
B42D 15/10	501	B42D 15/10	501K 2C005
		* .	501Z 4H006
C08K 3/32	•	C08K 3/32	4 J 0 0 2
C 0 8 L 101/00		C 0 8 L 101/00	5D006
CO9K 3/00	105	C09K 3/00	105 5D112
	審查請求	未請求 請求項の数10 OL	(全9頁) 最終頁に続く
(21)出展番号	特願2000-135813(P2000-135813)	(71)出版人 000003193 凸版印刷抹式会社	
(22)出版日	平成12年5月9日(2000.5.9)	東京都台東区	台東1丁目5番1号
		(72)発明者 今井 敏文	
		東京都台東区	合東1丁目5番1号 凸版印
		刷株式会社内	ſ
		(72)発明者 井出 英誉	
		東京都台東区 剛练式会社内	台東1丁目5番1号 凸版印
		(72)発明者 広瀬 真	
		東京都台東区	台東1丁目5番1号 凸版印
		刷株式会社内	
			S Hitmens

(50) [発明の名称) ・通明磁気カード及びその製造方法 (57) [契約] [週間] 意配性を向上させた通明磁気カードであって、 CDやATN等の磁気距線の尺/Wの後出器でも総出す ることが出来る通明磁気カード、及び製造方法を総供す ること。 [場換手段] 通明カード基村の製造物に非外線吸収剤を

混入させた透明カード基材10を用いたこと。



[特許請求の範囲]

【請求項1】透明カード基材を用いた透明磁気カードに おいて、透明カード基材の製造時に赤外線吸収剤を混入 させた透明カード基材を用いたことを特徴とする透明磁 気カード。"

[錦水双2] 前記通明カード基材の実材が、熱可塑性制 園のAB S製脂、AS製脂、ボリスケレン樹脂、ボリア クリルニトリル樹脂、ボリスケリル樹上が大り メチルメタアクリレート樹脂、耐酸ビニル機脂、ボリビ ニルアルコール樹脂、ボリカーボネート製脂、焼化ビエ 水樹脂、又はポリエチレンテレフクレート樹脂の低ビエ たは混合物であることを特徴とする請求項1記載の透明 磁気カード。

【請求項3】前配赤外線吸収剤が、Fe^{2*}及び/又はCu^{2*}を含有し、五二酸化リン(P₂O₅)を主成分とする結晶性粉末であることを特徴とする請求項1、又は翻求項2配載の透明磁気カード。

【請求項4】前配赤外線吸収利が、下配に示す化学式 (1) で表されるアミニウム化合物であることを特徴と する請求項1、又は請求項2配数の透明磁気カード。 【化1】

$$\begin{bmatrix} R_2N & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ &$$

(式中、Rは水素または炭素1~12のアルキル基、XはC104~、 BF4~、CC13C00~、CF3C00~、SbF5~、CcH5S03~、 C2H5S03~、P04~3を表す。)

【請求項5】前配透明カード基材が、押し出し法又は共 押し出し法、インジェクション成形法、カレンダーロー ル成形法、又はインフレーション法によりシート化され たことを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、又 は請求項を整め透明磁及シード。

【請求項6】前記透明カード基材に、光配級層、成熟記 銀層、又は1 Cチップ等の情報記録手段を備えたことを 特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、、請求項 4、又は請求項5 記載の活明磁気カード。

[韓求項7] 透明カード基材を用いた透明磁気カードの 製造において、透明カード基材の製造時に赤外線吸収材 を混入させた透明カード基材を用いたことを特徴とする 活用時気カードの製造方法

【請求項8】前配透明カード基材の素材が、熱可塑性樹脂のABS樹脂、AS樹脂、ボリスチレン樹脂、ボリア

クリルニトリル報題、ポリアクリル健メチル機能、ポリ メチルメタアクリレート機能、前後ビール機能、ポリビ ニルアルコール機能、ポリカ・ボネート機能、ポリビ ニルアルコール機能、ボリカ・ボネート機能、強化 ル機能、又はポリエチレンテレフタレート機器の単体ま たは混合物であることを特能とする額水項7配電の透明 磁気の一ドの製造が法。

【請求項9】前配券外線吸収剤が、Fe^{2*}及び/又はC u^{2*}を含有し、五二酸化リン (P₂O₆) を主成分とす る結晶性粉末であることを特徴とする請求項7、又は請 求項8記載の透明磁気カードの製造方法。

【請求項10】前配素外線吸収解が、下配に示す化学式 (1) で表されるアミニウム化合物であることを特徴と する請求項7、又は請求項8記線の透明磁気カードの製 造方法。

[化2]

$$\begin{bmatrix}
R_2N & & & & & \\
N^+ = & \\$$

(式中、Rは水素または炭素1~12のアルキル基、XはC104~、 BF+、CC12C00~、CF3C00~、SbF5~、C6H5S03~、 C2H5S03~、P04~3を表す。)

【発明の詳細な説明】

[1000]

「現期の向する技術分割」を専用は、何えば、キャッシュカードやウレジットカード、1 Dカード (身分証明 者)、会員版、ブリッイドカード等に用いられる情報を 経媒体に関するものであり、特に、情報配配はなけれて 社を活動するが、機能配配の収入取りが含さ込み装置 (リーダ・ライタ、以下R、79)の提出版でも接出する ことができる情報記録は体 (透明磁気カード) に助す る。

[0002]

「従来から、オャッシュカードやウルジット トカード、I Dカード等の分野においては磁気型発型体 が広く利用されており、その素材としては主にポリ起 ビニル (FV C) 網形や低化ビル・指微ビール水准合 体が用いられており、特にポリ塩化ビール・相面が一般的 である。ポリ塩化ビール側面は、他側が皮膚体性や学 字部のエンポス温性などが遅れており、カード業材とし では申し分なく最高な業材として現在も広く用いられて いる。

10003] 一般的なカードの競点がおは、自合の単化 ピニル (PVC) 基材にオフセット印刷、グラピフ印 刷、スクリーン印刷時分池の印刷が方在で印刷を施しる の阿爾に透明性の高いPVCンートを復居したのも塩気 アープを転写し、施力ソン名前で影響をよって一味化 させ、所定サイズの金壁で打ち抜いてカード形状にする 方法である、熱転等タイプの超気アーブは、転び象には カード実施より戻せして後冬を生じているが、加速プレー ス機での熱融着時には埋め込まれ、カード表面と面ーとなる。

[0004]キャッシュカードやクレジットカードには、キャッシュディスペンサー (以下CD)や、ATM (Automatic Teller's Machine)で思いて、またが、カードの表現を表がられており、カードの表は大変と大きなでした。そして、これらの尺、ツのカードの表出方式と、近半の大変と表現を発展を得えたもので観念されているのか一般のする。

【0005】通常磁気カードには白色のフィラーを混入 した樹脂基材が使用されており、日本工業規格の磁気カ ードの規定であるX6301では、「可規制能から近非 分領域までの光透過渡度が1.5以上なければならな い」とされている。

[0006]ところで、最近、文具や玩具、電気製品に 変るまで選邦が建体を使用して中の場品をかざと見せて 選定性を向上させ起場があるが、カードにもその支払 がある。しかしながら、白色のフィラーを組入せずに制 頭のみでカードを作ると、CDやATM等の対定路砂 R/可の検出器での使用が出来なくなるという問題がある。 活過度がよりましたいうことは決り起源中で表 ナと3、16%ということであるが、これを消たすたか に適素の白色フィラーを入れると全く不適所になってしまり、 活過カードとはほど強いものになってしまう。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上のような 問題点に着目してなされたものであり、透明カード基材 を用いて意匠性を向上させた透明磁気カードであって、 CDやATが等の端度形象の人がの検出器でも後出す ることが出来る透明距离の一ドを検出することを閲覧。 する。また、透明カード基計を用いて意匠性を向上させ た透明磁気カードであって、CDやATM等の磁気配象 のR、Wの検出器でも検出することを提照と上記到側端 気カードの発力法を提供することを提照とする。 [2008]

【課題を解決するための手段】本発明の第一の発明は、 透明カード基材を用いた透明磁気カードにおいて、透明 カード基材の整造時に赤分類吸収料を混入させた透明カ ード基材を用いたことを特徴とする透明磁気カードであ る。

【0009】また、第一の発明は、上配発明による透明 磁気カードにおいて、前配透明カード基材の素材が、数 可塑性樹脂のABS樹脂、AS褐脂、ポリスチレン樹 脂、ポリアクリルニトリル樹脂、ポリアクリル酸メチル 樹脂、ポリメテルメタアクリレート樹脂、酢酸ビニル樹脂、ボリビニルアルコール樹脂、ポリカーボネート樹 店、塩化ビニル樹脂、又はポリエテレンテレフタレート 樹脂の単体または混合物であることを特徴とする透明磁 気カードである。

【0010】また、第一の発明は、上促発明による透明 磁気カードとおいて、前配来外線吸収対が、Fe^{2*}及び /又はCu^{2*}を含有し、五二酸化リン(F₂O₃)を主 成分とする結晶性粉末であることを特徴とする透明磁気 カードである。

【0011】また、第一の発明は、上記発明による透明 磁気カードにおいて、前記录外線吸収対が、下記に示す 化学式(1)で表されるアミニウム化合物であることを 特徴とする透明磁気カードである。

[0012] [#:3]

$$\begin{bmatrix}
R_2N & & & & \\
N^+ & & & & & \\
N_{R_2}N & & & & & \\
R_{R_2}N & & & & & \\
N_{R_2}N & & & & \\
N_{R_2}N & & & & & \\
N_{R_2}N & & & & & \\
N_{R_2}N & & & \\
N_{R_2}N & & & & \\
N_{R_2}N & & & & \\
N_{R_2}N & & & \\$$

(式中、Rは水素または炭素1~12のアルキル基、XはC104~、 BF4~、CC13C00~、CF3C00~、SbF3~、C6H5S03~、 C2H5S03~、P04~3を表す。)

10013]また、第一の発明は、上陸展明に入る適明 離気カードにおいて、前を適明カード基材は、押し出し 法又は共界し出生、インジェクション成形法、カレン ゲーロール保修法、又はインフレーション他によりシート化されたことを構成とする適明離気カードである。 10014]また、第一の発明は、上股別外に入る適別 高、原数配給用、双は10チップ等の情報に振り投き 別、原数配給用、双は10チップ等の情報に振り投き 別、原数配給用、双は10チップ等の情報に振り投き

【0015】本発明の第二の発明は、透明カード基材を 用いた透明磁気カードの製造において、透明カード基材 の製造時に赤外線吸収剤を混入させた透明カード基材を 用いたことを特徴とする透明磁気カードの製造方法であ ス

[0016] また、第二の場所は、上近場所による週期 縮気カードの製造方法において、前記通所カード基材の 業材は、然可型性額のABS規模、AS規則、ポリテ チレン制度、ポリアクリルートリル機能、ポリアクリル 能とテル機能、ボリチルタタアクリルート制度、高能 ビニル根能、ボリビールアルコール機能、ボリカーボネ ート報節、強化ビニル機能、ズはボリエチレンテレフタ レート財際の単本を上記念を作ることを特徴とす。 透明磁気カードの製造方法である。

10017] 注土、第二の発用は、上記発明による透明 磁気力・ドの製造力法において、前距支外接吸を耐水 ドゥ・2下板/ア人はしい。全て着が、天正線化リン(Pg Og)を主成分とする結晶性粉末であることを特徴とす る週間最久カードの製造力法である。 10018] 主た、第二の発明は、上型発明による透明 磁気カードの製造方法において、前配赤外線吸収剤が、 下配に示す化学式 (1) で表されるアミニウム化合物で あることを特徴とする透明磁気カードの製造方法であ る。 【0019】

[0019] 【化4】

$$\begin{bmatrix} RaN & NRa \\ N^+ = & N^+ \\ RaN & NRa \end{bmatrix} \times \cdots (1$$

(試中、Rは水素または炭素1~12のアルキル基、XはC104~、 BF4~、CC13C00~、CF3C00~、SbF5~、C6H5S03~、 C2H5S03~、P04~3を表す。)

[0020]

「現別の実施の形態」以下に本項別の実施の形態を背細 に説明する。図1は、本項別による透明磁気ルードの一 実施料を示す前面でもる。図1にポーナン5に、本項別 による透明磁気ルードは、透明カード基材(10)の表 面削に、最初印刷線(11)、透明オーペーシート(1 2 a)、及び西型度配線(13) が設けられ、また。 明カード基材(10)の原面側に、透明オーペーシート (12 b) が設けられたものである。透明カード基材(10)は、透明カード基材であり、可規とは影響した。 (10)は、透明カード基材の変形が非数数が未数数形が に入せた記明カード基材であり、可規とは迷惑し、参 外記法強しなかせたから。

[0021] 型2は、本海明正大る海明磁火カードの他の何を示す新画町である。図2に示すように、通明曲域 の何を示す新画町である。図2に示すように、通明曲域 ルードは、週明カード基材(10)の表面側に、絵明 、月間(11)、透明オーペーシート(12a)、10チ ップ(14)、及び強效配線局(13)が設けられ、ま た、週明カード基材(10)の裏面側に、週明カード 本材(10)は、週明カード基材の配慮時に赤外線吸収 形を混入させた場別カード基材であり、可能大は蒸電 形を混入させた場別カード基材であり、可能大は蒸電 し、赤外光は透過しない性質を有するものである。 【0022】 接って、本発明による透明磁気カードは、 カードに透明といった意匠性を持たせつつ、CDやAT M等の磁気配量のR/Wの検出器でも検出することが出 来るものとなる。

[0023] 本発財に用いられる通明カード基対の業材 としては、非り塩化ビニル (PVC)。塩化ビニルー前 酸ビニル共産体をな、食業のカード用無材として進し でいたものが使用できる。また、最近、焼却時の塩化水 素がよる高度、大気気気の関係や、ダイオキシンと の要支は研媒に対っていないもの。PVCを使用しないで、代替料料を用いる動き (原生じ) があり、それ には、芳香族系の2度延歩たは2塩塩素エスアルとグ リコールを把乗算材として得られるがタンエステル機能が あり、例えば、ジメチルデアンターレート表びエチレン グラコールを密観慮がより登造されるボリエチレン プラコールを密観慮がより登造されるボリエチレン プラコールを密観慮がより変強されるボリエチレン プラコールを溶積値がより要強されるボリエチレン プラコールを溶積値がより要強されるボリエチレン プラリート

【0024】 これ以外にも、テレフタル酸とテトラメチ レングリコールを重合したポリプチレンテレフタレート (PBT) や、2。6ーナフタリンジカルボン酸とエチ レングリコールからなるポリエチレン2、6ナフタレー ト (PEN) や、ポリプチン2、6ナフタレート (PB N)、テレフタル酸とシクロヘキサンジメタノールから 作られるポリシクロヘキサンテレフタレート (PC T)、テレフタル酸とイソフタル酸及びエチレングリコ ールとの共重合体などのいわゆる熱可塑性のポリエステ ル樹脂があげられる。

【0025】また、アクリルニトリループタジェンース チレン共重合体樹脂(ABS)、アクリルニトリルース チレン共貮合体機能 (AS)、ポリスチレン樹脂、ポリ アクリルニトリル樹脂、ポリアクリル酸メチル樹脂、ポ リメチルメタアクリレート樹脂、酢酸ピニル樹脂、ポリ ピニルアルコール樹脂、ポリカーポネート樹脂、酢酸ビ ニル樹脂等の単体またはこれらの混合物などを用いるこ とができる。これは、磁気カードは、その携帯時に磁気 テープのエッチが引っ掛かり、剥がれ落ちることがない ように、溶融ラミネート法により磁気テープを基材に埋 め込んで面一にさせており、この磁気テープの埋め込み 適性を持たせるため、カード基材は熱可塑性樹脂である ことが望ましいからである。

【0026】さらには、これらの樹脂には重量比で15 %以下好ましくは3%以下であれば、各種添加剤(禁律 防止剤、プロッキング防止フィラーなど) や改質用ポリ マー等の物質を添加してもよいが、あまり添加剤やポリ マーを新加すると、光透過率が下がるので極力入れない 方が望ましい。

[0027] これらの樹脂には、透明カード基材の製造 時に赤外線吸収剤を混入させるが、赤外線吸収剤は、可 視光は透過し、赤外光は吸収する赤外線吸収剤を指して いる。赤外線吸収剤としては、Fe²⁺及び/又はCu²⁺ ・を含有するガラス系粉末、粉末Fe2+及び/又はCu2+

を20重量%以上含み、五二酸化リン(P2 O6)を主 成分とする結晶性粉末、六塩化タングステンとリン酸エ ステル及び/又は亜リン酸との白色系反応生成物等の白 色粉末、シアニン系、フタロシアニン系、ナフトロシア ニン菜、アントラキノン菜、アミニウム菜、ジオチオー ル金属結体系、ジインモニウム系、トリフェニルメタン 系、クロコニックメチン系、アズレニオウム系、ビリリ ウム系等の赤外線吸収染料などが挙げられる。

【0028】これら赤外線吸収剤は、基材となる樹脂に 重量比で0.1~20重量部、好ましくは0.1~5億 量部を混入させる。これら赤外線吸収剤は、全くの無色 透明ではなく白色或いは淡色であるので、赤外線吸収剤 の量が多過ぎると可視領域での透過率が低下し、また、 量が少な過ぎると赤外領域での吸収能が不足して効果が 発揮できなくなるが、その赤外線吸収能は、各々の赤外 **鎗吩収剤によって異なるので、適宜混入させる量を決め** いくものである。

【0029】また、本発明においては、赤外線吸収剤 が、Fe2+及び/又はCu2+を含有し、五二酸化リン (P2 O5) を主成分とする結晶性粉末であることを特 徴とするものである。Fe2*及び/又はCu2*を含有 し、五二酸化リン (P, O,) を主成分とするリン酸塩 系白色結晶性粉末は、赤外線吸収能が優れているためや 量の添加でその効果を発揮する。 【0030】また、本発明においては、赤外線吸収額 が、下記に示す化学式 (1) で表されるアミニウム化合

物であることを特徴とするものである。 [0031]

[化5]

(式中、Rは水素または炭素1~12のブルキル基、XはC10で、BFで、CC13C00つ、CF3C00つ、SbF5、C6H5SO3つ、C2H5SO3つ、PO4つ3を表す。)

[0032] 上紀アミニウム化合物は、赤外線吸収能が 使れているため少量の部加でその効果を発揮するうえ に、耐久性が優れているため金銭的価値を有するカード の基材として適切なものである。

【0033】そして、これらの赤外線吸収剤を透明カー ド基材に添入する方法は、例えば、ペント式押し出し機 にて上智樹脂と赤外線吸収剤を混練後、ペレットまたは 切断小片を作り、その後Tダイ溶融押し出しやカレンダ ーロール成形法、インフレーション法、または、インジ ェクション成形法などでシート状やカード状に製造する ことができるが、加工温度が高温だと吸収剤が熱分解し て可視領域での吸収能低下など特性がでなくなるので、 その加丁に仕注意を築する。上記様々な成形法は、熟可 塑性樹脂をシート状やカード状に製造する際の一般的な 方法ではあるが、工程中の混練による均一な分散をする ことで、シート内における吸収能のパラツキを抑えるこ とができる。また、透明カード基材は、未延伸、一軸ま たは二輪延伸などの点で限定されるものではない。 【0034】この様にして作られた透明カード基材には 公知の印刷法で印刷することができ、必要に応じてオー パーシートを租房したのち、片面あるいは両面に磁気記 録層を箱刷するが、従来から用いられている熱転写タイ プの磁気テープを転写したり、或いは透明カード基材に

【0035】このようなカードを製造する方法として は、例えば、加熱プレス機による溶融ラミネート方式が 用いることができる。溶融ラミネート方式は、印刷され た透明カード基材の両面に透明な保護シートを積層する

直に磁気記録層を印刷する方法が用いられる。

が、その別、再面の境種シートの想際は表なっていても えい。溶剤でスネートは江一回り大きい境面域で挟み込み、その意助影剤をプレスによりカード資料を一体だけ ろ方法である。この時に用いる鏡面板は、ニックルーク 面を可能したアルミ家などを用いることができる。ま た、週別ルード基体への印刷は、従来の紙、プラステッ の事者と同じ方法、プロセラ、オフモット印刷法。ス クリースの脚路、グラビア用別法の公かの印刷法で文 学数かけ接続を開いることができる。 ス クリーンの脚路、グラビア用別法の公かの印刷法で文 学数かけ接続を同かけることができる。

1003月 高齢マミネート砂はカード連結を地面をから割がし、片刃またはオスーメスの金型による打ち抜きでカード形状に打ち扱く、通常、カード単純にした等し、エンボッサーにより辞さ文字をエンボスし、その文字の上に無原本部によりティリンして合付けしたり、最近ストライプに出気物件をエンコードしたり、場合によっては直写真や、コード等を転写したっドを仕上げる。そして、文字、差折印線形の弾性等の弾性を向上させる目的で保護形を切りる事もできる。

[0037]また、接触式のICチップを埋め込んだI Cカードの場合は、出来上がったカードの研定の位置を 切削した後、接着剤でICチップを貼り付けて作ること ができる。 [0038]

【実施例】以下実施例により本発明を詳細に説明する。

(透明オーパーシートの作製) 塩化ビニル樹脂 (平均重 合度770) 100部に、錫安定州3部、補強剤として

MBS樹脂5部、滑刺1部、可塑剤としてDOP1部を ※加した配合物を、押し出し機で混練混合したのちにカ レンダーロールに供給して170℃で厚さ0. 1mmの 透明オーバーシートを作製した。

(透明カード基材の作製) 塩化ピニル樹脂 (平均重合度 770) 100部に、鋸安定剤3部、補強剤としてMB S樹脂5部、滑剤1部、可塑剤としてDOP1部を添加 した配合物に、下配組成物1の赤外線吸収剤を5部配合 し、ペレタイザーで混練混合したのちにカレンダーロー ルに供給して185℃にて0.56mmの透明カード基 材を作製した。

[組成物1]

P205

50重量部 CuO 49.5重量部

0. 5重量部 ZnO

上記第二個を含有するリン酸塩系組成物の混合物を融解 し、結晶化させた。

[0039] (透明磁気カードの作製) かかる後、上記 により作製した透明カード基材にオフセット印刷法によ り絵柄印刷層を膜厚 1 μ m で設け、更に透明オーパーシ ートを透明カード基材の両面に積み重ねた後、磁気テー ブを転写させ、表面を平滑にしたステンレス板で挟み込 み、150°Cで20分間の圧着熱融着させて冷却関化さ せた後、カード形状に打ち抜いて透明磁気カードを得 *****-

【0040】<実施例2>

(透明オーパーシートの作製) PETG (ポリエチレン テレフタレートにおけるエチレングリコール成分の30 %をシクロヘキサンジメタノールで置換した共重合ポリ エステル樹脂) 100部に、補強剤としてSBR樹脂5 部、清剤1部を配合した配合物を、押し出し機で混練混 会1.たのちにTダイ押し出し機に供給して280℃で厚 さ0. 1mmの透明オーバーシートを作製した。 (透明カード基材の作製) PETG (ポリエチレンテレ フタレートにおけるエチレングリコール成分の30%を

シクロヘキサンジメタノールで置換した共重合ポリエス テル樹脂) 100部に、補強剤としてSBR樹脂 5部、 滑削1部を配合した配合物に、pーフェニレンジアミニ ウムの退塩素酸塩3部を配合し、ペレタイザー混練混合 したのちにTダイ押し出し機に供給して280℃で配さ 0.56mmの透明カード基材を作製した。

【0041】 (透明磁気カードの作製) かかる後、透明 カード基材にオフセット印刷法により絵柄印刷層を膜厚 1.5 μmで設け、更に透明オーバーシートを透明カー ド某材の両面に重ねた後、磁気テープを転写させた、表 面を平滑にしたステンレス板で挟み込み、150℃で2 0分間の圧着溶融させて冷却固化させた後、カード形状 に打ち抜いて透明磁気カードを得た。この透明磁気カー ドの所定の位置を切削し、接着剤にてICチップを貼り 付け、【Cチップを備えた透明磁気カードとした。

[0042] <比較例1>実施例1における [組成物 11 の代わりに、酸化チタンを3%混合した以外は実施 例1と同様にカードを作製した。

【0043】<比較例2>実施例1におけるpーフェニ レンジアミニウムを配合しない以外は実施例2と同様に カードを作製した。

[0044] (評価) 実施例1及び実施例2の透明磁気 カードは、見た目には淡い着色をしているものの、透明 であり、市販の磁気カード用R/W (三條精機製) にて カードの検出が可能であった。一方、比較例1のカード は光透過率としては1.5なので、R/Wでは検出でき るが、見た目には不透明な従来から有る白色カードと何 ら変わるものでは無かった。また、比較例2のカードは 見た目には透明で意匠性は高いという点は実施例 1 及び 実施例2と同等であったが、磁気またはICのカード用 R/Wではカードの検出が出来ないため実用上は磁気カ ードとしては全く使用できないものであった。

【0045】尚、ここでは透明カード基材に赤外線吸収 剤を入れたが、特にこれに限るものではなく、透明オー パーシートに入れて赤外線の吸収特性が満たせるのであ ってもよい

100461

[発明の効果] 本発明の第一の発明は、透明カード基材 の知治時に赤外籍吸収初を混入させた透明カード基材を 用いたので、透明カード基材を用いての意匠性を向上さ せた透明磁気カードであって、CDやATM等の磁気配 母のR/Wの検出器でも検出することが出来る透明磁気 カードとなる。また、第一の発明は、透明カード基材の 泰妹が、 熱可塑件提際のの単体または混合物であるの で、CDやATM等の磁気配録のR/Wの検出器でも検 出することが出来、かつ、携帯時に磁気テープのエッチ が引っ掛かり、剝がれ落ちることがない透明磁気カード となる.

【0047】また、第一の発明は、赤外線吸収剤が、F e2+及び/又はCu2+を含有し、五二酸化リン(P2 O 5)を主成分とする結晶性粉末であるので、赤外線吸収 能が停れているため少量の新加でその効果を発揮する。 また、第一の発明は、赤外線吸収剤がアミニウム化合物 であるので、赤外線景収能が優れ少量の新加でその効果 を発揮するうえに、耐久性が優れているため金銭的価値 を有するカードの基材として適切なものとなる。

【0048】また、第一の発明は、透明カード基材が、 押し出し法又は共押し出し法、インジェクション成形 **法、又はインフレーション法によりシート化されたの** で、工程中の混練によって赤外線吸収剤が均一に分散 し、シート内における赤外線吸収能のパラツキを抑えた ものとなる。

【0049】本発明の第二の発明は、透明カード基材の 製造時に赤外線吸収剤を混入させた透明カード基材を用 いた透明磁気カードの製造方法であるので、透明カード 収密が優れ少量の革加でその効果を発揮し、耐久性が優 れた全般的価値を有するカードの基材として適切な透明 磁気カードの製造方法となる。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明による透明磁気カードの一実施例を示す

斯面図である。 【図2】本発明による透明磁気カードの他の例を示す斯 面図である。

. [符号の説明]

10・・・透明カード基材

11・・・絵柄印刷層

12a、12b・・・透明オーバーシート 13・・・磁気配録層

14 · · · I C + 97

【図1】



11 14 12a

[図2]

フロントページの統合

(51) Int. Cl. 7 1 G 1 1 B 5/73

> 5/80 5/84

// CO7C 251/20

(72)発明者 牛腸 智 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 副株式会社内

(72)発明者 上妻 広明

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印

剧族式会社内

FI G11B 5/73 5/80

5/84 C 0 7 C 251/20 テーマコート (参考)

Z

Fターム(参考) 20005 HA06 HA10 HB01 HB04 HB09 JA02 JA15 JA26 JB02 KA03 KA15 KA25 KA31 KA37 LA03 LA11 LA22 LA29 LB04 LB18

4H006 AA01 AB92 4J002 BC031 BC061 BD031 BE021 BF021 BG051 BG061 BG101

BN151 CF061 CG001 DH016 ER006 FD046 GS00 : 5D006 CB01 CB05 CB06 DA01 .

5D112 AA02 AA28 BA01 BA07